PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-087033

(43)Date of publication of application : 02.04.1996

(51)Int.CI.

1/136 1/13 H01L 29/786 H01L 21/336

(21)Application number: 06-222193 (71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

16.09.1994 (72)Inventor: UEDA TOMOMASA

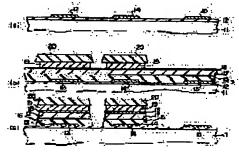
IKEDA MITSUSHI ONOZUKA YUTAKA

(54) PRODUCTION OF ACTIVE MATRIX DISPLAY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a method for producing an active matrix display with less masking stages, in high yield and with high productivity.

CONSTITUTION: A gate electrode 13 and a gating electrode 15 are formed on an insulating substrate 11. An insulating film 16. semiconductor thin films 17 and 18 and a metallic film 19 are then successively formed over the entire surface, and the metallic film 19 is patterned with a first resist pattern 20 as a mask. The semiconductor thin films 17 and 18 and the insulating film 16 are patterned with one out of the first resist pattern 20 and the patterned metallic film 19 as a mask to expose



the gating electrode 15, and then a transparent conductive film is formed over the whole surface. The transparent conductive film is patterned with a second resist pattern as a mask to form a picture element electrode, and then the exposed part of the metallic film pattern is removed with either the second resist pattern or the picture element electrode as a mask.

LEGAL STATUS

Date of request for examination

06.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3238020

[Date of registration]

05.10.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) **日本国特許**庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-87033 (43)公開日 平成8年(1996) 4月2日

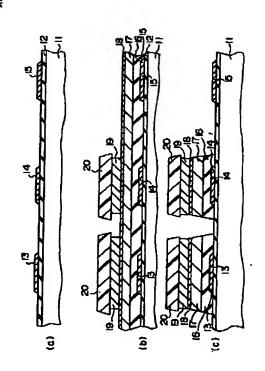
(21)出願番号 特額平6-222193 (71)出願人 000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市寺区類川町72番地 (72)発明者 社田 知正 (72)発明者 社田 光志 神奈川県被浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 本田 光志 神奈川県被浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内						
21/336 9058-4M H 0 1 L 29/78 6 1 2 D 容立確求 未請求 請求項の数 1 O L (全 11 」 (21)出願番号 特額平6-222193 (71)出願人 000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 上田 知正 神奈川県桜浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 加田 光志 神奈川県桜浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 小野塚 豊 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 小野塚 豊 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内		1/136	500	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
容空游求 未帮求 游求項の数 1 OL (全 11] (21)出願得号 特顯平6-222183 (71)出願人 000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区坂川町72番地 (72)発明者 上田 知正 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 加田 光志 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 小野塚 豊 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内	H01L	•				
(22)山頭日 平成6年(1994)9月16日 株式会社東芝 神奈川県川崎市卡区堀川町72番地 (72)発明者 上田 知正 神奈川県機浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 池田 光志 神奈川県機浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝牛産技術研究所内 (72)発明者 小野塚 豊 神奈川県機浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝牛産技術研究所内				9056-4M		
(22)山頤日 平成 6 年(1994) 9 月16日 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 上田 知正 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 池田 光志 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内 (72)発明者 小野塚 豊 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所内	(21)出願番号		特類平6-222193		(71)出願人	
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所內 (72)発明者 池田 光志 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝牛産技術研究所內 (72)発明者 小野塚 豊 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝生産技術研究所內	(22)山廣日		平成6年(1994)9月16日			
(72)発明者 池田 光志 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 式会社東芝年座技術研究所内 (72)発明者 小斯塚 豊 神奈川県横浜市磯子区新磯子町38番地 式会社東芝生産技術研究所内					(72)発明者	神奈川県横浜市磯子区部磯子町33番地 株
(72) 発明者 小數據 豊 神奈川県横浜市磯了区新磯子町38番地 式会社東芝生産技術研究所内					(72)発明者	池田 光志 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株
					(72) 発明者	小斯尔 登 神奈川県横浜市磯了区新磯子町33番地 株
					(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス表示装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 少ないマスク工程で、歩留まりの高い生産性のよいアクティブマトリクス液晶表示装置の製造方法を 提供すること。

【構成】 絶縁性基板上にグート電極及びゲート取り出し電極を形成する工程と、全面に絶縁膜、半導体機膜及び金属膜を順次形成する工程と、第1のレジストパタンをマスクとして用いて、前記金属膜をパターニングする工程と、第1のレジストパターン及びがターニングとして用いて、前記半導体薄膜及び絶縁膜をパターニングし、前記ゲート取り出し電極を露出させる工程と、全面に透明導電膜を形成する工程と、第2のレジストパターンをマスクとして用いて、前記透明導電膜をパターニングして画素電極を形成する工程と、及び前記第2のレジストパターン及び前記画素電極の少なくとも一方をマスクとして用いて、前記金属膜パターンの露出する部分を除去する工程とを見備することを特徴とする。



,